## \_\_\_\_\_ ЛАБОРАТОРНАЯ \_\_\_\_\_ ТЕХНИКА

УДК 621.3.082: 546.26

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРОФИЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

© 2019 г. Н. А. Давлеткильдеев<sup>*a,b,\**</sup>, Д. В. Соколов<sup>*a,\*\**</sup>, Е. Ю. Мосур<sup>*a,b*</sup>, В. В. Болотов<sup>*a,b*</sup>, И. А. Лобов<sup>*a*</sup>

<sup>а</sup> Омский научный центр СО РАН Россия, 644024, Омск, просп. Карла Маркса, 15 <sup>b</sup> Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Россия, 644077, Омск, просп. Мира, 55а \*e-mail: nadim@obisp.oscsbras.ru \*\*e-mail: stezko@obisp.oscsbras.ru Поступила в редакцию 16.11.2018 г. После доработки 28.01.2019 г. Принята к публикации 03.02.2019 г.

Предложена методика оценки электрической проводимости индивидуальных углеродных нанотрубок (у.н.т.) на основе сопоставления профилей их изображений, полученных методом электростатической силовой микроскопии (э.с.м.) с моделированными профилями. В результате моделирования определен параметр, характеризующий проводимость индивидуальной нанотрубки, — напряжение между зондом э.с.м. и у.н.т. Выявлена положительная корреляционная связь между данным напряжением и удельной проводимостью индивидуальных у.н.т.

DOI: 10.1134/S0032816219040050

#### введение

Возможность применения инливилуальных углеродных нанотрубок (у.н.т.), как активных и пассивных элементов наноэлектроники, определяет необходимость разработки и усовершенствования методов контроля их электрических параметров [1, 2]. Традиционно электрическую проводимость нанотрубок оценивают посредством контактных электрофизических измерений, выполненных на массивах у.н.т. Данный подход имеет существенный недостаток – невозможность определения проводимости у.н.т. вследствие значительного вклада в измеряемые величины контактных явлений на границах между нанотрубками [3]. Технологическая сложность создания электрических контактов к индивидуальным у.н.т. не позволяет обеспечить серийность измерений их проводимости. Достоинства, свойственные электростатической силовой микроскопии (э.с.м.), такие как бесконтактность измерений. высокое разрешение, чувствительность к изменению локальных электрических свойств, обуславливают перспективность данного метода для определения электрических параметров индивидуальных у.н.т. [4-6]. При этом необходимо отметить, что интерпретация особенностей наблюдаемого контраста и количественный анализ получаемых э.с.м.-изображений представляют собой неординарные задачи [7, 8].

Поэтому целью данной работы является развитие метода э.с.м. для бесконтактного определения электрической проводимости индивидуальных у.н.т.

#### МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В работе использовались многостенные у.н.т., легированные азотом, которые синтезировались методом химического газофазного осаждения. Методика синтеза и характеристики синтезированных у.н.т. описаны ранее в [9].

Образцы для измерения проводимости индивидуальных у.н.т. готовились следующим образом. Очищенные от частиц катализатора у.н.т. диспергировались ультразвуком в дихлорметане в течение 1 ч. Из полученной суспензии у.н.т. осаждались на золотые микроэлектродные матрицы, фотолитографически сформированные на подложке — слое SiO<sub>2</sub> толщиной 430 нм на пластине *n*-Si с удельным сопротивлением 4.5 Ом см. Непосредственно перед измерениями все образцы выдерживались при температуре 150°С в течение 10 мин для удаления слоя водного адсорбата с по-





Рис. 1. А.с.м.-изображение у.н.т., лежащей между двумя микроэлектродами.

верхности подложки и формирования более тесного контакта между у.н.т. и золотым электродом.

Измерения методами проводящей атомно-силовой микроскопии (п.а.с.м.) и э.с.м. выполнялись на атомно-силовом микроскопе MFP-3D SA (Asylum Research) в Омском региональном центре коллективного пользования СО РАН. Для исключения образования водного адсорбата и его влияния на проводимость все измерения проводились в атмосфере сухого азота при относительной влажности не более 5%. Для измерений использовались проводящие кантилеверы серии ETALON HA\_FM (NT-MDT SI) с Pt-покрытием, с резонансной частотой порядка 100 кГц и радиусом закругления зонда 35 нм. Для каждой нанотрубки в обоих методах применялся один и тот же кантилевер.

На подготовленных образцах с использованием а.с.м. выделялись индивидуальные нанотрубки, расположенные одновременно на двух соседних микроэлектродах. Сканирование выделенной у.н.т. методом э.с.м. проводилось по двухпроходной методике в области расположения нанотрубки на подложке между микроэлектродами. На первом проходе зонд сканирует поверхность образца в полуконтактном режиме для получения топографического изображения, на втором — зонд движется по траектории первого прохода на постоянной высоте от поверхности образца, равной 50 нм. На втором проходе к зонду прикладывалось постоянное смещение +5 В.

Величина продольного электрического сопротивления у.н.т. определялась с помощью п.а.с.м. На один из микроэлектродов через предусилитель в модуле головки а.с.м. подавалось линейномодулированное напряжение в пределах от –1 до +1 В, к другому микроэлектроду прижимался кантилевер с постоянной силой 21 нН (среднее значение силы, начиная с которого величина тока не меняется с ростом силы прижатия) и проводилась регистрация вольт-амперной характеристики (в.а.х.) контакта "электрод-нанотрубка-электрод-зонд".

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве примера на рис. 1 показано 3D а.с.м.-изображение у.н.т. Ø27 нм, расположенной на двух соседних микроэлектродах. В.а.х. контакта "электрод-нанотрубка" для всех исследованных у.н.т. в диапазоне напряжений -1...+1 В имеют линейный вид, что свидетельствует об омическом характере контакта. Из полученных в.а.х. на основе данных по длине и диаметру у.н.т. (полученных при анализе а.с.м.-изображений) и с учетом вклада контактного сопротивления (оцененного с использованием результатов работы [3]) определялось продольное электрическое сопротивление и рассчитывалась удельная проводимость индивидуальных у.н.т. (данные представлены в табл. 1). При расчете удельной проводимости в качестве плошали поперечного сечения у.н.т. бралась площадь поперечного сечения внешней стенки нанотрубки, так как именно она обеспечивает доминирующий вклад в проводимость многостенной у.н.т. [10]. Это обусловлено тем, что внешняя стенка имеет непосредственный контакт с микроэлектродами, и проводимость вдоль стенки на два-три порядка превышает проводимость между стенками у.н.т. [11]. Адекватный учет вклада внутренних стенок у.н.т. при расчете удельной проводимости невозможен в силу отсутствия достоверной информации о степени вовлеченности внутренних стенок в обеспечение проводимости нанотрубки, а также из-за необходимости учета особенностей структуры и состава дефектов у.н.т. Необходимо отметить, что при измерениях методом э.с.м. внешнее электрическое поле практически не проникает внутрь нанотрубки из-за ее высокой проводимости, и э.с.м.-сигнал в основном формируется при электростатическом взаимодействии зонда с ее внешней стенкой.

На рис. 2 представлены типичное э.с.м.-изображение у.н.т. и соответствующий данному изображению профиль. Контраст э.с.м.-изображений указывает на проводящий характер у.н.т. Вокруг нанотрубок на изображении присутствует светлый контраст (увеличение э.с.м.-сигнала), который возникает вследствие установления емкостной связи между зондом и нанотрубкой, обусловленный наличием в у.н.т. свободных носителей заряда. Темный контраст (уменьшение э.с.м.-сигнала) связан с экранированием проводящей у.н.т. емкостной связи между зондом и подложкой в тот момент, когда зонд находится непосредственно над нанотрубкой [12]. Э.с.м.-профиль представляет собой зависимость сдвига фазы колебаний зонда от его продольной координаты. В представленном примере асимметрия экспериментального профиля э.с.м.-сигнала объясняется отличием формы зонда от идеальной полусферы.

Для анализа профиля э.с.м.-сигнала у.н.т. использовалась модель, рассматривающая емкост-

№ образца	Сопротивление, кОм	Диаметр, нм	Длина, мкм	Удельная проводимость, См/см
1	245	7	3.1	$1.9 \cdot 10^4$
2	350	27	2.5	$2.8 \cdot 10^{3}$
3	153	38	3.3	$5.9 \cdot 10^{3}$
4	1500	62	3.2	$3.6 \cdot 10^2$
5	118	66	4	$5.3 \cdot 10^{3}$

Таблица 1. Средние значения морфологических и электрических параметров у.н.т.

ные связи "зонд-подложка", "зонд-нанотрубка", "нанотрубка-подложка" [8, 12]. В результате моделирования определялся параметр, характеризующий электрическую проводимость индивидуальной у.н.т., — напряжение "зонд-у.н.т.". Данная величина лимитируется плотностью заряда, локализованного на поверхности у.н.т. непосредственно под зондом. Плотность заряда, в свою очередь, определяется концентрацией и подвижностью свободных носителей заряда, т.е. проводимостью у.н.т. [9].

Траектория движения зонда при сканировании нанотрубки, определяющая модельные емкости "зонд—подложка" и "зонд—нанотрубка", описывалась движением шара радиусом R (радиус зонда) по поверхности шара радиусом r (радиус у.н.т.).

Фазовый сдвиг колебаний зонда может быть рассчитан по формуле вида [9]:

$$\Phi(x) = \operatorname{arctg}\left[\left(\frac{Q}{2k}\right)\frac{\partial^2 C_1(x)}{\partial x^2}U_1^2 + \left(\frac{Q}{2k}\right)\frac{\partial^2 C_2(x)}{\partial x^2}U_2^2\right], (1)$$

где Q – добротность кантилевера, k – коэффициент жесткости кантилевера,  $C_1$  – емкость "зонд– подложка",  $C_2$  – емкость "зонд–нанотрубка",  $U_1$  – напряжение "зонд–подложка",  $U_2$  – напряжение "зонд–нанотрубка", x – координата. При моделировании э.с.м.-профилей использовались реальные параметры кантилевера (Q = 350, k = 6.6 H/м), радиуса зонда (35 нм), диэлектрической проницаемости и толщины подложки (3.9 и 430 нм соответственно), контактной разности потенциалов между зондом и подложкой (+0.15 B), радиусов и длин нанотрубок.

Подгонка теоретического э.с.м.-профиля к экспериментальному осуществлялась с помощью метода наименьших квадратов. Критерием, которому должно соответствовать решение, является минимум суммы квадратов отклонений теоретического фазового сдвига от экспериментального:

$$\sum_{i=1}^{n} (\Phi(x_i) - \Phi_{_{\mathfrak{SKCII}}}(x_i))^2 = \min, \qquad (2)$$

где  $\Phi(x_i)$  и  $\Phi_{\text{эксп}}(x_i)$  — теоретический и экспериментальный фазовые сдвиги в узловой точке с координатой  $x_i$ ; n — количество узловых точек.

В качестве примера результатов моделирования на рис. 2 приведены экспериментальный и рассчитанный э.с.м.-профили. При моделировании профиля использовался пик с наибольшим значением сдвига фаз [9]. Ниже представлены следующие усредненные значения напряжения  $U_{2}$ , которые получены при моделировании про-



Рис. 2. Э.с.м.-изображение у.н.т. с внешним диаметром 27 нм и соответствующие экспериментальный и модельный профили поперечного сечения.



**Рис. 3.** Корреляционная зависимость между удельной проводимостью индивидуальных у.н.т. и напряжением в зазоре "зонд—у.н.т.".

филей э.с.м.-изображений, построенных в различных точках вдоль каждой у.н.т.:

№ образца	1	2	3	4	5
<i>U</i> <sub>2</sub> , B	2.8	1.4	1.3	1.2	1.8

Для определения связи напряжения в зазоре "зонд-у.н.т." с удельной проводимостью у.н.т. была построена корреляционная зависимость среднего значения напряжения U<sub>2</sub> и удельной проводимости индивидуальной у.н.т. (рис. 3). Полученная зависимость демонстрирует сильную положительную корреляционную связь между напряжением  $U_2$  и удельной проводимостью  $\sigma$  с коэффициентом корреляции Пирсона. близким к единице (0.91). Наличие данной связи показывает, что величина напряжения в зазоре "зонду.н.т.", полученная из анализа профилей э.с.м.изображений, действительно характеризует проводимость у.н.т. Полученный результат для индивидуальных у.н.т. хорошо согласуется с результатами, полученными для слоев у.н.т. [13].

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе продемонстрирована возможность применения метода э.с.м. для определения параметра, характеризующего проводимость индивидуальных у.н.т. (разности потенциалов между зондом и у.н.т.). Установлена корреляционная зависимость между величиной напряжения в зазоре "зонд—у.н.т." и удельной проводимостью индивидуальной у.н.т. На основе данной зависимости может быть построен градуировочный график для экспресс-оценки проводимости индивидуальных нанотрубок по величине разности потенциалов между зондом и у.н.т. для заданных значений прикладываемого смещения на зонде.

#### БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность Ю.А. Стенькину за синтез у.н.т.

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соответствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210227-8), при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-48-550009 p\_a.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Dmitriev V, Gomes F, Nascimento C. // J. Aerospace Technology and Management. 2015. V. 7. P. 53. doi 10.5028/jatm.v7i1.358
- Hou P.X., Du J., Liu C., Ren W., Kauppinen E.I., Cheng H.M. // MRS Bulletin. 2017. V. 42. P. 825. doi 10.1557/mrs.2017.238
- An L., Friedrich C.R. // Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Res. B. 2012. V. 272. P. 169. doi 10.1016/j.nimb. 2011.01.058
- Jespersen T.S., Nygård J. // Appl. Phys. A. 2007. V. 88. P. 309. doi 10.1007/s00339-007-3927-7
- Barboza A.P.M., Gomes A.P., Chacham H., Neves B.R.A. // Carbon. 2010. V. 48. P. 3287. doi 10.1016/j.carbon. 2010.05.028
- Zdrojek M., Mélin T., Diesinger H., Stiévenard D., Gebicki W., Adamowicz L. // J. Appl. Phys. 2006. V. 100. P. 114326-1. doi 10.1063/1.2392674
- Bede P., Dias R.A., Almeida C.A., Achete C.A., Fragneaud B. // Carbon. 2016. V. 102. P. 367. doi 10.1016/ j.carbon.2016.02.062
- Staii C., Johnson Jr. A. T., Pinto N.J. // Nano Lett. 2004. V. 4. P. 859. doi 10.1021/nl049748w
- Davletkildeev N.A., Stetsko D.V., Bolotov V.V., Stenkin Y.A., Korusenko P.M., Nesov S.N. // Material Lett. 2015. V. 161. P. 534. doi 10.1016/j.matlet.2015.09.045
- Skakalova V., Kaiser A. B., Woo Y.-S., Roth S. // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. P. 085403. doi 10.1103/PhysRevB. 74.085403
- Agrawal S., Raghuveer M.S., Li H., Ramanath G. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. P. 193104. doi 10.1063/ 1.2737127
- Давлеткильдеев Н.А., Соколов Д.В., Лобов И.А., Болотов В.В.// Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. № 21. С. 63.
- Давлеткильдеев Н.А., Соколов Д.В., Лобов И.А., Болотов В.В. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. № 4. С. 47. doi 10.21883/PJTF.2017.04.44297.16489